

Application/Control No.	Applicant(s)/Patent under Reexamination	
10/710,828	EDELSTEIN ET AL.	
Examiner	Art Unit	
Marcos D. Pizarro-Crespo	2814	

SEARCHED					
Class	Subclass	Date	Examiner		
257	750-766	6/12/2006	MDP		

INTERFERENCE SEARCHED					
Class	Subclass	. Date	Examiner		
	1				

SEARCH NOTES (INCLUDING SEARCH STRATEGY)				
	DATE	EXMR		
<u> </u>				
· ·· · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
<del></del>				
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			